

Treffen Sie SIOS zur PHOTONICS+ Virtual Exhibition and Conference

Die Eröffnung der neuen digitalen Veranstaltung **PHOTONICS+ Virtual Exhibition and Conference am 17. und 18. Februar 2021** rückt immer näher. Das Ausstellerumfeld besteht aus mehr als 280 Unternehmen aus über 20 Ländern. Unzählige Besucher aus 780 Unternehmen haben sich bereits angemeldet.

SIOS entwickelt und produziert hochpräzise, ultra-genaue Messlösungen sowohl für die Industrie als auch für die Wissenschaft.

Durch den modularen Aufbau unserer Messtechnik können wir von der Standard-Lösung bis hinzu maßgeschneiderten kundenspezifischen Anwendungen immer das Passende anbieten.

Aber wissen Sie **WAS** und **WIE** genau die Laser interferometrischen Messsysteme von SIOS messen? **WELCHES** unserer Messgeräte am besten für ihre Branche, Ihre Anforderungen geeignet ist?

SP 5000 NG: Einstrahliges Laser interferometrisches Messsystem für hochgenaue Längenmessung
SP 5000 TR: Dreistrahl Laserinterferometer zur simultane und genaue Längen-, Nick- und Gierwinkelmessungen
SP 5000 DI: Hochstabiles Laserinterferometer für Längen- oder Winkelmessung höchster Genauigkeit
LSV NG: Hochpräzise, berührungslose Schwingungs- und Längenmessung an Oberflächen beliebiger Rauheit

Unser Expertenteam informiert Sie!

WER? Peter Grundschock, Wolfram Meyer, Constanze Christel-Schein

WANN? 17. + 18. Februar 2021

WO? PHOTONICS-PLUS Virtuelle Ausstellung und Konferenz [Zur Anmeldung](#)

IHR TICKET! Senden Sie einfach eine E-Mail an contact@sios.de, um einen Aktionscode für ein kostenloses VIP-Ticket zu erhalten.

Beginn:

Mittwoch, 17. Februar 2021, 13:00 Uhr

Ende:

Donnerstag, 18. Februar 2021, 18:00 Uhr

Veranstaltungsort:

Online

Website & Anmeldung:

<https://www.photonicsplus.com/epic/sios-07>